

産業構造審議会知的財産政策部会
第26回商標制度小委員会
議事次第・配付資料一覧

日 時：平成24年4月27日（金）10時30分開会
会 場：特許庁庁舎16階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 新しいタイプの商標に関する海外主要国における実態について
3. 閉会

（配布資料）

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1 新しいタイプの商標に関する海外主要国における実態について

参考資料1 新しいタイプの商標に関する海外登録例・主要判決例